

学位請求論文公聴会の開催について

日 時：2月20日（木）15:00-17:00

場 所：工学部A 1棟-141

論文題目：

Study on the Non-contact Inspection of Displays Using 2D Array Capacitance Sensor

(二次元アレイ容量センサを用いたディスプレイの非接触検査に関する研究)

発表者： 安田 俊朗

主 査： 寺本 章伸